



① Veröffentlichungsnummer: 0 542 382 A1

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 92250020.2

2 Anmeldetag: 27.01.92

(12)

(5) Int. CI.⁵: **B21B 3/00**, B21B 1/46, B21B 9/00, B22D 11/06

3 Priorität: 30.10.91 DE 4136085

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 19.05.93 Patentblatt 93/20

Benannte Vertragsstaaten:
BE DE ES FR GB GR IT

Anmelder: MANNESMANN Aktiengesellschaft
Mannesmannufer 2
W-4000 Düsseldorf 1(DE)

2 Erfinder: Freedman, Lev Petrovich 478210 Balkhash, Dzhezkazgan Region Uliza Funsje 13–31, Kasachstan(SU) Erfinder: Khafizov, Yermek B.

478210 Balkhash, Dzhezkazgan Region

Uliza Gorkowo, Dom 8, Otr. 9, Kasachstan(SU) Erfinder: Buch, Elmar Berchemerweg 4 W-4300 Essen 18(DE) Erfinder: Siebel, Kurt

Scheidtstrasse 20 W-5910 Kreuztal(DE) Erfinder: Berendes, Herbert Rosendellerstrasse 25 W-4330 Mülheim 12(DE)

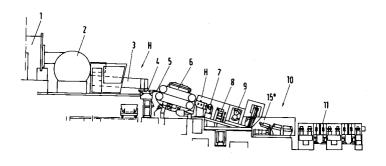
Vertreter: Meissner, Peter E., Dipl.-Ing. et al Meissner & Meissner, Patentanwaltsbüro, Hohenzollerndamm 89 W-1000 Berlin 33 (DE)

(S4) Verfahren zum Herstellen von Walzgut aus sauerstofffreiem Kupfer.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Herstellen von Walzgut aus sauer – stofffreiem Kupfer, insbesondere Draht in einer Gießwalzanlage, bestehend aus einer Erschmel – zungsanlage, einer Bandgießkokille sowie einem nachgeordneten kontinuierlichen Walzwerk. Um zu ermöglichen, daß sauerstofffreies Walzgut aus Kup – fer, insbesondere Draht in – line erzeugbar ist, wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, daß der die Gieß – anlage geradlinig verlassende Barren in die Hori – zontale abgebogen wird, nachdem er in mindestens einem Verformungsstich reduziert wurde, wobei nach einem Merkmal der Erfindung letzerer und/oder der

vorangegangene Schmelz – und Gießvorgang in Schutzgas – Atmosphäre stattfinden.

Die Gießwalzanlage zur Durchführung des Verfah – rens ist gekennzeichnet durch die Anordnung min – destens eines Verformungsgerüstes (9) hinter einer Bandgießkokille (6), wobei die Walzachse des Ver – formungsgerüstes achsgleich mit der Mittellängs – achse der Bandgießkokille (6) ist und der Bereich zwischen Erschmelzungsofen (1) und Bandgießko – kille (6) sowie Bandgießkokille (6) und den bzw. dem ersten Verformungsgerüst(en) (9) unter einer Ein – hausung (H) angeordnet ist.



15

20

25

30

40

50

55

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zum Herstellen von Walzgut aus sauerstofffreiem Kup-fer, insbesondere Draht in einer Gießwalzanlage, bestehend aus Erschmelzungsanlage, einer Gieß-anlage mit geneigt angeordneter mitlaufender Ko-kille sowie einem nachgeordneten kontinuierlichen Walzwerk.

Zur Herstellung von Kupferdraht werden seit ca. 25 Jahren Anlagen gebaut, die in kontinuierli – chem Fluß aus der flüssigen Schmelze über eine Gießmaschine mit mitlaufenden Kokillen und über ein kontinuierliches Walzwerk mit nachgeordneter Draht – Entzunderungsstrecke Kupferdraht erzeu – gen. Dieser Kupferdraht wird am Ende der Anlage zu Ringen von bis zu 10 Tonnen aufgewickelt.

Bei der Erschmelzung, dem Vergießen und dem anschließenden Walzen nimmt der Barren bzw. der Kupferdraht Sauerstoff auf der für manche Zwecke unschädlich ist, jedoch für viele Verwen – dungszwecke, insbesondere für den Einsatz in der Elektronik sich schädlich auswirkt. Für diese be – sonderen Verwendungszwecke ist es unumgäng – lich, den Sauerstoffgehalt im Kupferdraht zu redu – zieren oder auf Null zu bekommen. Die vorliegende Patentanmeldung hat zum Ziel, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zu schaffen, mit der es möglich wird, sauerstoff – freien Kupferdraht in – line in einer gattungsgemä – ßen Gießwalzanlage zu erzeugen.

Grundlage der Erfindung ist die Erkenntnis, daß die in der Fachwelt bekannte Erscheinung der Wasserstoffkrankheit bei sauerstofffreiem Kupfer nicht relevant ist.

Bei sauerstoffhaltigem Kupfer reagiert der Sauerstoff mit dem im Kupfer befindliche Wasser – stoff in der Art, daß sich erhitzter Wasserdampf bildet. Dabei entstehen sehr hohe Drücke, die zu Rissen längs der Korngrenzen führen und zu Auf – brüchen und schließlich auch zum Zerbrechen ei – nes gegossenen warmen Kupferbarrens führen können. In Verbindung mit den im Kupfer befindli – chen Begleitelementen (Verunreinigungen), wird die Riß – bzw. Bruchgefahr, insbesondere beim Biegen des gegossenen warmen Barrens, noch erhöht.

Auch in sauerstofffreiem Kupfer sind trotz Er – schmelzen und Vergießen unter Schutzgas defi – nierte Mengen Wasserstoff enthalten. Es muß je – doch verhindert werden, daß sich durch Vereini – gung kleiner Wasserstoffblasen größere Wasser – stoffblasen an den Korngrenzen bilden und zur Warmrissigkeit führen, insbesondere bei gleich – zeitiger Biegung des warmen Kupferbarrens. Die Möglichkeit der Bildung unerwünschter größerer Wasserstoffblasen ist desto wahrscheinlicher, je mehr Zeit ab der Erstarrung des flüssigen Kupfers zur Verfügung steht.

Zur Lösung dieses Problems wird durch die vorliegende Erfindung vorgeschlagen, daß der die Gießanlage geradlinig verlassende Barren in die Horizontale abgebogen wird, nachdem er in min – destens einem Verformungsstich reduziert wurde. Die Erfindung besteht also darin, durch Verformung des Kupferbarrens unmittelbar hinter der Kokille die Korngrößen des Kupfers zu verkleinern und da – durch zu verhindern, daß sich größere Wasser – stoffblasen an den Korngrenzen bilden. Das feine Gefüge verhindert weitgehend das tiefe Eindringen des Wasserstoffes und stellt somit ein wirksames Mittel gegen die Riss – und Bruchempfindlichkeit des Kupferbarrens dar.

Nach einem weiteren Vorschlag der Erfindung ist vorgesehen, daß der Verformungsstich des Barrens sowie der Schmelz – und Gießvorgang in Schutzgas – Atmosphäre stattfinden, um die Sau – erstoffaufnahme des sauerstofffrei erschmolzenen Kupfers während der einzelnen Verfahrensschritte möglichst zu verhindern.

Vorzugsweise wird der erste Verformungsstich dicht hinter der Gießanlage durchgeführt. Das Ab – biegen des Kupferbarrens nach dem ersten oder gegebenenfalls mehreren Reduzierstichen in Schutzgasatmosphäre ist nach der verkleinerten Korngröße unschädlich und führt nicht mehr zu den bislang nicht zu verhindernden Rissen.

Es hat sich gezeigt, daß besonders günstige Ergebnisse dann erzielt werden, wenn die Reduk – tion im ersten Verformungsstich zwischen 10 und 50 Prozent, vorzugsweise 35 Prozent beträgt.

Eine Gießwalzanlage zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens ist gekennzeichnet durch die Anordnung mindestens eines Verformungsgerüstes hinter der Bandgießkokille, wobei die Walzachse des Verformungsgerüstes achs gleich mit der Mittellängsachse der Bandgießkokille ist und der Bereich zwischen Erschmelzungsofen und Bandgießkokille sowie zwischen Bandgießkound kille dem bzw. den ersten Verformungsgerüst(en) unter einer Einhausung angeordnet ist.

Die nahe zur Gießmaschine angeordnete Verformungseinheit ist somit in gleicher Neigung wie die Gießanlage angeordnet, wobei gegebenenfalls weitere Einrichtungen zur Barrenvorbereitung (Kantenfräseinrichtung, Treiber etc.) zwischen der Gießanlage und dem ersten Verformungsgerüst vorgesehen sein können.

Als besonders vorteilhaft wird angesehen, daß auf der erfindungsgemäßen Anlage sowohl sauer – stofffreies wie auch sauerstoffhaltiges Kupfer ver – arbeitet werden können.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend beschrieben:

Die einzige Zeichnungsfigur zeigt in schematischer

Darstellung eine Gießwalzanlage nach der Erfin – dung. Sie besteht aus dem Erschmelzungsofen 1, dem Warmhalteofen 2, der Gießrinne 3, der Gieß – wanne 4, deren Gießschnauze 5 in den Bereich der Bandgießkokille 6 ragt, dem Treiber 7, dem Kan – tenbearbeitungsgerät 8 und dem Verformungsge – rüst 9.

Bekanntlich wird zur Vermeidung der Sauer – stoffaufnahme die Schmelze im Erschmelzungs – ofen 1 wie auch im Warmhalteofen 2 mit Holzkohle abgedeckt. Die Erfindung sieht darüber hinaus vor, den Schmelzofen 1, den Warmhalteofen 2, die Gießrinne 3 und die Gießwanne 4 einzuhausen und diese Aggregate in einer Schutzgas – Atmosphäre zu betreiben. Die Einhausung ist mit H bezeichnet. Alle Einrichtungen sind möglichst dicht und – entgegen sonst üblicher Gasbeheizung – induktiv beheizt. Der Stickstoff wird vorzugsweise in Mate – riallaufrichtung eingeblasen und strömt in Richtung Gießwanne, wo er zusammen mit dem geschmol – zenen Kupfer austritt.

Der aus der Gießwanne 4 ausströmende Stickstoff schützt aufgrund seines spezifischen Gewichtes gegenüber Luft den Einlaufbereich der Bandgießkokille 6 vor Sauerstoffaufnahme. Zu – sätzlich können seitlich angeordnete Schutzblech – konstruktionen bewirken, daß der Stickstoff in die – sem Bereich eine längere Verweilzeit hat und somit sicher Schutz vor Sauerstoff bietet.

Wenn auch der in der Bandgießkokille 6 er – starrte Strang nicht mehr der Gefahr der Sauer – stoffaufnahme im Stranginneren ausgesetzt ist, so muß jedoch eine Sauerstoffverbindung mit der walzwarmen Strangoberfläche möglichst vermieden werden. Zu diesem Zweck setzen sich die Ein – hausungen hinter der Bandgießkokille 6 fort; sie umfassen Treiber 7, Kantenbearbeitungsgerät 8 und Verformungsgerüst 9 sowie ggf. auch den Abbiegebereich 10. Im Anschluß an das Verfor – mungsgerüst 9 wird der Barren im Abbiegebereich 10 aus der Gießrichtung in die Horizontale umge – leitet, wie es der Lehre der Erfindung entspricht.

Die Anlage arbeitet wie folgt: Die im Erschmelzungsofen 1 befindliche Kupferschmelze wird im Warmhalteofen 2 zwischengespeichert und über die Gießrinne 3 in die Gießwanne 4 geleitet. Alle Aggregate sind in einer Einhausung H abgeschlossen, im Inneren der Einhausung H ist eine Schutzgas - Atmosphäre geschaffen. Von der Gießwanne 4, die von Stickstoff durchströmt ist, gelangt die Kupferschmelze in die Bandgießkokille, in der zwischen den bandförmigen Kokillenseiten ein Kupferbarren gegossen wird, der nach Erstar rung die Bandgießkokille 6 in Gießrichtung verläßt. Der eine Temperatur von 980 bis 1000° C aufweisende Kupferbarren wird mit Hilfe des Treibers 7 in das Kantenbearbeitungsgerät 8, eine Fräsma schine, eingeführt, wo die Kanten des Barrens ab -

geschrägt werden. Im Anschluß daran wird der so vorbereitete Kupferbarren in das Verformungsge – rüst eingeführt.

Durch den verfahrensbedingten geringen Abstand zwischen Bandgießkokille 6 und dem Verformungsgerüst 9 muß die Konstruktion des Verformungsgerüstes Merkmale aufweisen, die an sich bei Vorwalzgerüsten in Kupferdrahtanlagen unüb lich sind. So muß die Spitze des Kupferbarrens, an der sich noch das Anfahrstück befindet, ohne Verformung das Verformungsgerüst 9 passieren kön nen. Deshalb sind die Walzen des Verformungs gerüstes 9 zunächst aufgefahren. Bei Erreichen der gewünschten Stranggeschwindigkeit werden die Walzen automatisch zugefahren, bis die vorgewählte Reduktion erreicht ist. Zu diesem Zweck ist es erforderlich, daß die Geschwindigkeit der Walzen in Abhängigkeit von der jeweiligen Verformung bestimmt und geregelt wird. Dies läßt sich durch Messen von Geschwindigkeit und Stromaufnahme des Treibers 7 erreichen.

Im Verformungsgerüst 9 erfolgt eine Stichab – nahme von ca. 35 %. Nach verlassen des Verfor – mungsgerüstes 9 wird der reduzierte Kupferbarren im Abbiegebereich 10 der Anlage auf einem Roll – gang in die Horizontale umgeführt und in weiteren Walzgerüsten der kontinuierlichen Walzstraße 11 zu Draht reduziert. Dieser so erzeugte Kupferdraht wird am (nicht dargestellten Ende) der Gießwalz – anlage zu Bunden gelegt.

Patentansprüche

- Verfahren zum Herstellen von Walzgut aus sauerstofffreiem Kupfer, insbesondere Draht in einer Gießwalzanlage, bestehend aus Er – schmelzungsanlage, einer Bandgießkokille sowie einem nachgeordneten kontinuierlichen Walzwerk,
 - dadurch gekennzeichnet, daß der die Gießanlage geradlinig verlassende Barren in die Horizontale abgebogen wird, nachdem er in mindestens einem Verfor – mungsstich reduziert wurde.
- 2. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Verformungsstich des Barrens und/oder der Schmelz – und Gießvorgang in Schutzgas – Atmosphäre stattfinden.
- 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der erste Verformungsstich dicht hinter der Gießanlage durchgeführt wird.
- **4.** Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,

35

40

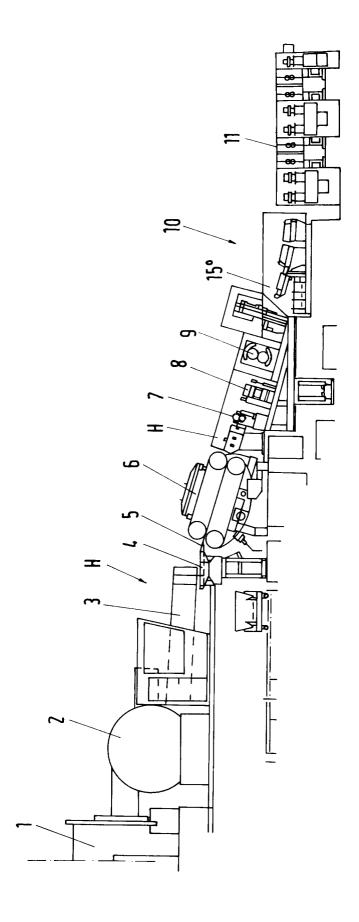
45

50

55

daß die Reduktion im ersten Verformungsstich zwischen 10 und 50 Prozent, vorzugsweise 35 Prozent beträgt.

5. Gießwalzanlage zur Durchführung des Verfah – rens nach Anspruch 1 bis 4, gekennzeichnet durch die Anordnung minde – stens eines Verformungsgerüstes (9) hinter der Bandgießkokille (6), wobei die Walzachse des Verformungsgerüstes (9) achsgleich mit der Mittellängsachse der Bandgießkokille (6) ist und der Bereich zwischen Erschmelzungsofen (1) und Bandgießkokille (6) sowie zwischen Bandgießkokille (6) und den bzw. dem ersten Verformungsgerüst(en) (9) unter einer Ein – hausung (H) angeordnet ist.



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

ΕP 92 25 0020

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE				
Kategorie	Kennzeicffnung des Dokum der maßgebli	ents mit Angabe, soweit erforderlich, chen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
X	US-A-4 290 823 (DOM * das ganze Dokumen		1	B21B3/00 B21B1/46
A	J		5	B21B9/00 B22D11/06
A	DE-A-1 935 736 (ME* * Seite 3 - Seite 4 Abbildungen *	<pre>FALLURGIE HOBOKEN) 4; Ansprüche 1-3,6-8;</pre>	1-3,5	
A	US-A-3 257 835 (COP * Spalte 2 - Spalte	FER ET AL.) e 4; Abbildungen 1A-1C *	1,2,5	
A	Class M22, AN 74-08	ns Ltd., London, GB; 3825V(05) AVY NON-FERROUS METALS)	1,4,5	
A	Class M22, AN 74-62	ns' Ltd., London, GB; 2485V(35) AVY NONFERROUS MET BUR)	1,5	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5 B21B B22D C22F
A	DE-A-3 036 595 (OPF * Seite 4 - Seite 6		1,5	
Der vo	rliegende Recherchenbericht wur	de für alle Patentansprüche erstellt		
	Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche		Priifer
F	DEN HAAG	25 FEBRUAR 1993		ROSENBAUM H.F.J.

EPO FORM 1503 03.82 (P0403)

KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE

- X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur

- T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument

- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument